

Die dominierende Rolle der Mikroelektronik für die Beschleunigung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts

Aus dem Vortrag des Mitgliedes des ZK der SED Genossen Otfried Steger, Minister für Elektrotechnik und Elektronik, anlässlich der Eröffnung der Tage der Wissenschaft und Technik

Vor 25 Jahren wurde die Technische Hochschule Karl-Marx-Stadt durch Beschluß der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik gegründet. Damit wurde eine sozialistische Bildungsstätte ins Leben gerufen, deren Entwicklung in Lehre und Forschung von Anfang an auf einen ständig wachsenden Beitrag zur Beschleunigung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts, auf die Ausbildung von Kadern, die ihr erworbenes Wissen mit hohem Effekt für die Volkswirtschaft anzuwenden in der Lage sind, und auf die enge Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Industrie gerichtet ist. In ihrer noch jungen Geschichte hat die Technische Hochschule Karl-Marx-Stadt auf diesem Weg bereits anerkennenswerte Ergebnisse erreicht!

Im Industriebereich Elektrotechnik und Elektronik finden die Tage der Wissenschaft und Technik großes Interesse. Es wird erwartet – und ich bin überzeugt, daß diese Erwartungen erfüllt werden –, daß von ihnen neue Impulse zur weiteren Beschleunigung der wissenschaftlich-technischen Fortschritte ausgehen, daß sie einen Beitrag leisten für die Lösung von bedeutenden Aufgaben, die uns gemeinsam bei der Verwirklichung der Beschlüsse des IX. Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und besonders auch der 6. und 8. Tagung ihres Zentralkomitees gestellt sind.

Die gegenwärtige Etappe des Aufbaus der entwickelten sozialistischen Gesellschaft unserer Republik verlangt eine starke wirtschaftliche Dynamik und eine sehr leistungsfähige materiell-technische Basis. Unter den veränderten außenwirtschaftlichen Bedingungen für das weitere Wirtschaftswachstum, die gekennzeichnet sind durch wesentlich höhere ökonomische Aufwendungen für die Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Rohstoffe und bedeutend höheren Weltmarktpreise für Energieträger, ist es erforderlich, die qualitativen Faktoren des Wachstums zielstrebig zu fördern und die Intensivierung des Produktions als Hauptweg volkswirtschaftlicher Leistungsentwicklung umfassend durchzuführen.

Die Wirtschaftspolitik der Partei der Arbeiterklassen und der Regierung der DDR muß dieser dynamischen Entwicklung der Produktivkräfte als dem materiellen Fundament für die erfolgreiche wirtschaftliche Wachstum eine entscheidende Bedeutung bei.

Das auf dem IX. Parteitag der SED beschlossene sozialpolitische Programm, unser Programm des Wachstums, des Wohlstandes und der Stabilität, ist untrennbar verbunden mit der planmäßigen schnellen Entwicklung der Produktivkräfte, mit der zielgerichteten Stärkung der materiell-technischen Basis der DDR. Zur Lösung der damit verbundenen Aufgaben ergeben sich für alle Zweige der Volkswirtschaft größere, zum Teil grundsätzlich neue Anforderungen für die Erhöhung der Effektivität des gesamten Reproduktionsprozesses.

Entscheidende Fortschritte bei der Steigerung der Arbeitsproduktivität, zur Einsparung von Material und von Arbeitsplätzen sowie eine wesentliche Erhöhung der Qualität und der Funktionsfähigkeit der Erzeugnisse – das zeigt die Analyse der Entwicklungstendenzen in internationalem Maßstab – werden durch die Entwicklung und Anwendung der Mikroelektronik im Zusammenhang mit der Entwicklung und Anwendung hochproduktiver Technologien und Verfahren erzielt. Beide heute und in Zukunft in wachsendem Umfang werden viele neue Technologien, Verfahren und Ausführungen nur auf der Grundlage

mikroelektronischer Lösungen technisch realisierbar.

Die dominierende Rolle der Mikroelektronik für die Beschleunigung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts in vielen Bereichen der Volkswirtschaft wird in der ständigen Erweiterung der Anwendungsbereiche und den hohen ökonomischen Effekten deutlich, die bei konsequenter Nutzung aller ihr innerwohnenden Potenziale zu erreichen sind.

Über den Weg der Anwendung in der Betriebs-, Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik als entscheidende Mittel der Mechanisierung und Automatisierung technologischer Prozesse dringt die Mikroelektronik in wachsendem Tempo in alle Bereiche der materiellen Produktion, das Verkehrswesen, den Handel und in viele gesellschaftliche Bereiche ein.

Ein Schwerpunkt der Anwendung der Mikroelektronik sind die Zweige des Maschinenbaus. Die Entwicklung und Anwendung von numerischen Steuerungen und der Mikrorechentechnik im Werkzeugmaschinenbau hat zu einer revolutionären Umwälzung in der Fertigungstechnik geführt. Das Ergebnis sind unter anderem eine wesentliche Erhöhung der Genauigkeiten, der Bearbeitungsgeschwindigkeiten und damit der Steigerung der Arbeitsproduktivität.

Durch den Einsatz moderner elektronischer Bauelemente, insbesondere von Mikroprozessorsystemen in den fertigungstechnologischen Prozessen des Maschinenbaus und bei der Herstellung von Ausrüstungen, sind zunehmend neue wissenschaftlich-technische Lösungen möglich, wie die Verknüpfung von Einzelarbeiten zu Bearbeitungszentren für maschinenbautechnische Einzelteile, die automatische Überwachung der Maschineneinheiten und die breite Anwendung der Mehrmaschinenbedienung.

Die Anwendung der Mikroelektronik wird dadurch unterschritten, daß Spitzenleistungen in der Mikroelektronik nur auf der Grundlage von Spitzenleistungen in gesamtvolkswirtschaftlichem Rahmen, in der Elektrotechnik einschließlich wissenschaftlichen Gerätebaus und darüber hinaus in der chemischen Industrie, in der Metallurgie, in der Glas-Keramikindustrie, im Maschinenbau und vor allem auch in der Wissenschaft möglich sind. Die Erreichung des fortgeschrittenen internationalen Niveaus in der Mikroelektronik erfordert demnach von der Grundlagenforschung über die Rohstoffe und Halbleuge bis zum feinmechanischen Präzisionsgerätebau und in der Halbleiterindustrie selbst gleichzeitig Spitzenleistungen.

Diese enge Verlechtung der Entwicklung und Anwendung der Mikroelektronik mit dem Zulieferer- und Anwendungsgebiet der Elektrotechnik unterstrich der Generalsekretär des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands in einem im Juli dieses Jahres in der Einheit veröffentlichten Artikel, er schrieb: „Sie (die Mikroelektronik) zu beherrschen und breit einzusetzen, ermöglicht es, Rationalisierungseffekte von sehr bedeutendem volkswirtschaftlichem Gewicht zu erzielen. Die Mikroelektronik wäre allerdings nicht durch einen Vorstoß zu meistern, der nur an einem Abchnitt geführt würde. Angegossene sind Wissenschaft und Produktion, Hersteller, Zulieferer und Anwender. Bevor moderne Mikroprozessoren entstehen, sind Hochleistungen in Elektronik, Gerätbau und Chemie nötig. Für ihren wirkungsvollen Einsatz bedarf es eigener schöpferischer Arbeit in vielen Bereichen, die kulturellen und Informationsbedürfnisse zu befriedigen und die Haushalt zu erleichtern. Über diesen Weg muß ein wichtiger Beitrag zur Verwirklichung der vom

IX. Parteitag der SED beschlossenen Hauptaufgabe geleistet werden, um die Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik immer besser zu gewährleisten.

Mit dem Einsatz moderner Füller und hochintegrierter analoger Festkörperbauteile in elektroakustischen Konsumgütern, Substitution von immer mehr Maschinenbauteilen durch die Elektronik – unter anderem in der Karosserifertigung – und durch den Einsatz der Mikroelektronik in der Fertigungstechnik selbst, werden eine wesentliche Erhöhung der Gebrauchsqualität, der Qualität und Zuverlässigkeit und die Senkung der Kosten erreicht.

Die dominierende Rolle der Mikroelektronik und die mit der Anwendung der Mikroelektronik verbundene neue Qualität der Intensivierung in volkswirtschaftlichem Maßstab besteht vor allem in der durchgehenden Verknüpfung technologischer Prozesse durch die Anwendung der Prozeßrechner- und elektronischen Steuerungstechnik.

1. in der Erhöhung der Qualität und des Ausnutzungsgrades der technologischen Prozesse durch gezielte medientechnische Erfassung, Auswertung und Regelungstechnische Beeinflussung,

2. in der Senkung des Material- und Energieaufwandes durch Optimierung der technologischen Prozesse,

3. in der Erhöhung der Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der Anlagen durch den Einsatz qualitativ hochwertiger und zuverlässiger mikroelektronischer Baugruppen sowie von Diagnose- und Überwachungssystemen.

Bei Konsumgütern der elektrotechnischen, elektronischen und fotooptischen Industrie müssen wir für ein bestes Sortiment qualitativ hochwertiger und zuverlässiger Geräte sorgen und so direkt auf die Erhöhung des Lebensniveaus unserer Bürger Einfluß nehmen.

Das ist eine hohe Zielstellung, und es ist für ihre Realisierung von grundlegender Bedeutung, daß wir mit großer Intensität die Entwicklung und Anwendung der Mikroelektronik vorantreiben und die dem Industriebereich Elektrotechnik und Elektronik zur Verfügung stehenden Potenzen in vollen Umfang für diese Aufgabe nutzen.

15 Monate nach der 8. Tagung des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, die die dominierende Rolle der Mikroelektronik für die Entwicklung der Volkswirtschaft unbestritten unterstrichen hat, kann festgestellt werden, daß wir auf diesem Gesetz berichtliche Fortschritte gemacht haben.

Das erste Mikroprozessorsystem der DDR wurde in diesem Jahr in die Produktion übergeleitet. Im Jahre 1979 werden in großem Stückzahlen Mikrorechner für die Anwendung in der Volkswirtschaft zur Verfügung stehen. Mit dem Plan Wissenschaft und Technik werden in diesem Jahr mehr als 100 unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten für Mikrorechner erschlossen, die mit hohen Effekten in der Material- und Energieökonomie und mit einer wesentlichen Steigerung des Gebrauchs Wertes, der Zuverlässigkeit und Qualität der Erzeugnisse verbunden sind. Die Anwendung der Mikroelektronik wurde in vielen Kombinationen und Bereichen der Elektroindustrie bei Erzeugnissen und Technologien bereits nutzbar gemacht.

In Anerkennung seiner erfolgreichen Tätigkeit als bedeutender Wissenschaftler und Hochschullehrer, seiner hervorragenden Stellung im wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Leben der Deutschen Demokratischen Republik, seiner hohen Autorität und Wertschätzung im Innern und Ausland und seiner engen Beziehungen zur Sektion Physik/Elektronische Bauelemente unserer Hochschule verlieh der Wissenschaftliche Rat am 20. Oktober 1978 Prof. Dr. rer. nat. habil. Heinz Bethge die Ehrendoktorwürde der Technischen Hochschule Karl-Marx-Stadt.

Dr. Heinz Bethge ist Präsident der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina. Ordentlicher Mitglied der Akademie der Wissenschaften der DDR, Mitglied der Sachsischen Akademie der Wissenschaften, Auswärtiges Mitglied der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften, ordentlicher Professor an der Martin-Luther-Universität Halle und Direktor des Instituts für Festkörperphysik und Elektronenmikroskopie der Akademie der Wissenschaften, das zugleich internationales Zentrum für Elektronenmikroskopie der Akademien der sozialistischen Länder ist. Bereits diese wenigen Angaben charakterisieren ihn als einen hervorragenden Wissenschaftler.

Heinz Bethge wurde am 15. November 1919 in Magdeburg geboren.

Nach praktischer Tätigkeit begann er nach dem Abitur das Studium zu-

nächst an der damaligen Hochschule für angewandte Technik in Kothen, setzte es an der Technischen Hochschule in Berlin-Charlottenburg fort, bis es 1939 durch den zweiten Weltkrieg unterbrochen wurde, und beendete es 1949 an der Universität Halle. Fünf Jahre später promovierte er als Assistent an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Halle, und wiederum fünf Jahre danach habilitierte er sich an gleicher Stelle.

1960 erfolgte die Berufung an die Universität Halle als Professor mit vollem Lehrauftrag für Physik. Im gleichen Jahr wurde ihm die Leitung

der neu gegründeten Arbeitsstelle für Elektronenmikroskopie angeboten, die für seinen späteren Entwicklungsweg von entscheidender Bedeutung war.

Prof. Bethge gehörte zu jener Generation, die nach den Ereignissen der Kriegsjahre nach endlich sinnvoller Betätigung strebte und mit Begeisterung das neue Leben an den Universitäten der DDR prägte.

Die Physik der Universität Halle hatte durch das frühere Wirken von Smekal eine gute Tradition auf dem Gebiet der Kristallphysik. In der schwierigen Situation der ersten Nachkriegsjahre begann Heinz Bethge sich mit den Gebieten der Elektronenmikroskopie und der Elektronenbeugung zu beschäftigen und mit diesen Methoden aktuelle Probleme der Kristallphysik aufzugreifen. Mit dem Eigenbau von Elektronenmikroskopen begann dabei sein wissenschaftlicher Werdegang.

Die international anerkannten wissenschaftlichen Leistungen von Prof. Bethge liegen vor allem auf

dem rechnergestützten topologischen Entwurf integrierter Schaltkreise der Verfahrensentwicklung zum Zyklus I im Zusammenhang mit dem Aufbau des Technikums Mikroelektronik und

– der Technologie und Verfahren dünner Schichten für die Mikroelektronik.

Die Entwicklung und Untersuchung moderner Antriebssysteme für den Elektromaschinenbau, die Anwendung von Mikrorechnern für die Prozeßrechentechnik für das Institut für Elektroanlagen Berlin und die Elektronik-Prüftechnologien für den VEB Buchuagmaschinenwerk Karl-Marx-Stadt zeigen die hohe volkswirtschaftliche Bedeutung dieser Forschungsarbeiten und den engen Kontakt zwischen den Sektionen der Technischen Hochschule Karl-Marx-Stadt und den Betrieben und Kombinaten der Elektroindustrie.

Ich kann feststellen, und ich sage das mit großer Freude, daß die Beschlüsse der 8. Tagung des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands an der Technischen Hochschule Karl-Marx-Stadt mit großer Sachkenntnis ausgewertet und wichtige Schlussfolgerungen für die Beschleunigung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts auf dem Gebiet der Mikroelektronik gezogen worden sind.

Besonders im letzten Jahr hat sich die Zusammenarbeit zwischen den Sektionen der Technischen Hochschule Karl-Marx-Stadt und den Betrieben und Kombinaten der Elektroindustrie weiter vertieft, und es wird daraus deutlich, daß Wissenschaft und Produktion immer enger zusammenrücken.

Für diese konstruktive Zusammenarbeit spreche ich dem Rektor der Technischen Hochschule, Genossen Professor Dr. Weber, und dem Kollektiv der Hochschullehrer und Wissenschaftler sowie den Studenten und Assistenten, die aktiv an der Lösung von Forschungsaufgaben für die Elektroindustrie mitgearbeitet haben, meinen herzlichen Dank zu.

Und ich möchte hervorheben:

Die Aufgaben, die der Industriebereich Elektrotechnik und Elektronik in der zweiten Hälfte des Fünfjahrsplans 1976 bis 1980 lösen muß, erfordern dieses Zusammendenken, diese Intensivierung der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit zwischen Wissenschaft und Industrie mit zwingender Notwendigkeit.

Sie ist für die weitere Beschleunigung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts absolut erforderlich.

Von hohem erzieherischem Wert für die Ausbildung der zukünftigen Diplomingenieure ist es, daß vor allem Forschungsleistungen der Studenten und Assistenten, die aktiv an der Lösung von Forschungsaufgaben für die Elektroindustrie mitgearbeitet haben, meinen herzlichen Dank aus.

Es ist im Sinne der Erfüllung der Beschlüsse der Partei der Arbeiterklasse über die Erhöhung der Wirkksamkeit von Wissenschaft und Technik, daß auch die Wissenschaftler der Technischen Hochschule Karl-Marx-Stadt ihre Forschungsaufgaben erst dann als abgeschlossen betrachten, wenn die Ergebnisse in die volkswirtschaftliche Praxis übergeleitet und die projektierten technischen und ökonomischen Parameter erreicht wurden sind. Und das geht nicht ohne die enge Zusammenarbeit mit der Industrie von Anfang an, denn sie gewährleistet in erster Linie, daß Ergebnisse der Forschung zum fristestmöglichsten Zeitpunkt in der Praxis genutzt werden und einen Beitrag zur Entwicklung von Erzeugnissen leisten, die dem fortgeschrittenen internationalen Stand entsprechen.

Dem Gebiet der Oberflächenphysik, wo er erfolgreich mit originellen Methoden mikroskopische Prozesse auf Kristalloberflächen erforschte und damit zum Verständnis der atomaren Oberflächenvorgänge beitrug. Durch die Messung schwer erfassbarer Oberflächenphysikalischer Größen lieferte Prof. Bethge wertvolle Beiträge, die in die Theorie des Kristallwachstums eingeflossen sind. Ferner sind seine Festkörperphysikalischen Grundlagenuntersuchungen auf Gebieten der Grenzflächen und dünnen Schichten zu nennen, die wesentliche Impulse für die angewandte Forschung gegeben haben.

Professor Bethges vielfältige Forschungsarbeiten sind stets mit der Entwicklung neuer Forschungsmethoden verknüpft gewesen. Typisch für seine Arbeiten ist, daß er neben Vorstudien in wissenschaftliches Neuland auch alte ungeldigte Probleme aufgreift und ihre Lösung mit neuen originellen Methoden erwirkt.

(Fortsetzung auf Seite 6)

Ehrendoktorwürde für Prof. Dr. Heinz Bethge

In Anerkennung seiner erfolgreichen Tätigkeit als bedeutender Wissenschaftler und Hochschullehrer, seiner hervorragenden Stellung im wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Leben der Deutschen Demokratischen Republik, seiner hohen Autorität und Wertschätzung im Innern und Ausland und seiner engen Beziehungen zur Sektion Physik/Elektronische Bauelemente unserer Hochschule verlieh der Wissenschaftliche Rat am 20. Oktober 1978 Prof. Dr. rer. nat. habil. Heinz Bethge die Ehrendoktorwürde der Technischen Hochschule Karl-Marx-Stadt.

Dr. Heinz Bethge ist Präsident der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina. Ordentlicher Mitglied der Akademie der Wissenschaften der DDR, Mitglied der Sachsischen Akademie der Wissenschaften, Auswärtiges Mitglied der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften, ordentlicher Professor an der Martin-Luther-Universität Halle und Direktor des Instituts für Festkörperphysik und Elektronenmikroskopie der Akademie der Wissenschaften, das zugleich internationales Zentrum für Elektronenmikroskopie der Akademien der sozialistischen Länder ist. Bereits diese wenigen Angaben charakterisieren ihn als einen hervorragenden Wissenschaftler.

Heinz Bethge wurde am 15. November 1919 in Magdeburg geboren.

Nach praktischer Tätigkeit begann er nach dem Abitur das Studium zu-

nächst an der damaligen Hochschule für angewandte Technik in Kothen, setzte es an der Technischen Hochschule in Berlin-Charlottenburg fort, bis es 1939 durch den zweiten Weltkrieg unterbrochen wurde, und beendete es 1949 an der Universität Halle. Fünf Jahre später promovierte er als Assistent an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Halle, und wiederum fünf Jahre danach habilitierte er sich an gleicher Stelle.

1960 erfolgte die Berufung an die Universität Halle als Professor mit vollem Lehrauftrag für Physik. Im gleichen Jahr wurde ihm die Leitung

der neu gegründeten Arbeitsstelle für Elektronenmikroskopie angeboten, die für seinen späteren Entwicklungsweg von entscheidender Bedeutung war.

Prof. Bethge gehörte zu jener Generation, die nach den Ereignissen der Kriegsjahre nach endlich sinnvoller Betätigung strebte und mit Begeisterung das neue Leben an den Universitäten der DDR prägte.

Die Physik der Universität Halle hatte durch das frühere Wirken von Smekal eine gute Tradition auf dem Gebiet der Kristallphysik. In der schwierigen Situation der ersten Nachkriegsjahre begann Heinz Bethge sich mit den Gebieten der Elektronenmikroskopie und der Elektronenbeugung zu beschäftigen und mit diesen Methoden aktuelle Probleme der Kristallphysik aufzutragen. Mit dem Eigenbau von Elektronenmikroskopen begann dabei sein wissenschaftlicher Werdegang.

Die international anerkannten wissenschaftlichen Leistungen von Prof. Bethge liegen vor allem auf

(Fortsetzung auf Seite 6)

dem Gebiet der Oberflächenphysik, wo er erfolgreich mit originellen Methoden mikroskopische Prozesse auf Kristalloberflächen erforschte und damit zum Verständnis der atomaren Oberflächenvorgänge beitrug. Durch die Messung schwer erfassbarer Oberflächenphysikalischer Größen lieferte Prof. Bethge wertvolle Beiträge, die in die Theorie des Kristallwachstums eingeflossen sind. Ferner sind seine Festkörperphysikalischen Grundlagenuntersuchungen auf Gebieten der Grenzflächen und dünnen Schichten zu nennen, die wesentliche Impulse für die angewandte Forschung gegeben haben.

Professor Bethges vielfältige Forschungsarbeiten sind stets mit der Entwicklung neuer Forschungsmethoden verknüpft gewesen. Typisch für seine Arbeiten ist, daß er neben Vorstudien in wissenschaftliches Neuland auch alte ungeldigte Probleme aufgreift und ihre Lösung mit neuen originellen Methoden erwirkt.

(Fortsetzung auf Seite 6)